深層学習による Si 細線-トポロジカル導波路間カプラの結合効率向上構造の設計

○坂本 樹¹,雨宮 智宏^{1,2},岡田 祥¹,各務 響¹,西山 伸彦^{1,2},胡 暁³

東京工業大学 工学院 電気電子系¹, 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所², WPI-MANA, National Institute for Materials Science ³

°I. Sakamoto¹, T. Amemiya^{1,2}, S. Okada¹, H. Kagami¹, N. Nishiyama^{1,2}, X. Hu³

¹ Department of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo Institute of Technology

² Institute of Innovative Research (IIR), Tokyo Institute of Technology

³ WPI-MANA, National Institute for Materials Science

E-mail: sakamoto.i.ab@m.titech.ac.jp

1. はじめに

- トポロジカルフォトニック結晶の所望の要求 に対する構造最適化手法として,結晶を構成す る単位胞すべてのパラメータを個別に設計す ることは,計算コストの面から現実的とは言え ない.その解決策として,近年盛んに行われてい る,機械学習を用いて円孔フォトニック結晶の 配置を決定するという手法のトポロジカルフ ォトニック結晶への適応を検討する[1,2].本報 告では,Si細線からトポロジカルフォトニック 結晶導波路への結合部分に対して深層学習を 用いた構造決定を行った.
- 2. 深層学習へ向けた準備 本研究において用いるトポロジカルフォトニ ック結晶の単位胞をFig. 1(a)に示す. トポロジ カルフォトニック結晶における単位胞内の設 計パラメータは、正三角孔の一辺の長さLと、 単位胞の中心から正三角孔の重心までの距離R, また単位胞の周期Periodの3つで構造が決定さ れる. 今回は波長1.55 µmで動作するように, 初期設計パラメータ(*L*, *R*)[nm]をTrivial構造は (281, 231), Topological構造は (284, 264), Period を730 nmとした. 解析にはFig. 1(b)のように, トポロジカル伝送路とSi細線導波路をバットジ ョイントで結合させた構造を用いた.結合部分 付近の6×6単位胞の領域において、まずRを深 層学習に用いるパラメータとした. 結合部分付 近における各単位胞に対するRは, Trivial, Topologicalの値を基準値としてガウス分布で変 化させた.この構造を入力側と出力側で線対象 に 配 置 し た . 解 析 に は 2D-FDTD 法 (Finite difference time domain)法を用い,結合部分付近 における構造に対する出力|Power|の測定を試 行回数6000回で行った.

3. 学習結果

2D-FDTD 法によって集めた構造対出力の関係 を持つデータセットを用いてニューラルネッ トワークをトレーニングした.その学習結果で あるニューラルネットワークによる予測出力 値|Power|_{NN}と FDTD 法による出力値|Power|_{FDTD} との比較結果を Fig. 2 に示す.相関係数が 0.943 となり、構造に対する出力の予測が機能してい ることが示された.また、データセットの中で 最も高い|Power|(=0.365)を持つ構造を基本構造 とし、基本構造よりも高い出力目標値 |Power|_{target}(=0.4)を設定した.この目標値に対し て学習したニューラルネットワークを用いて、 構造パラメータ空間を探索することにより、 |Power|_{target} を満たす構造を導出した. この設計 構造について 2D-FDTD 法による解析を行った ところ, |Power|=0.374 となり, 基本構造よりも 大きな値となった. (Fig. 3)



Fig. 1 (a) Unit cell (b) coupling structure used for simulation







Fig. 3 Mode distribution by FDTD method. (a) basic structure

(b) structure determined by deep learning.

謝辞:本研究は, JST CREST (JPMJCR18T4), JSPS 科研費 (#19H02193, #20H02200, #21J14822), MIC/SCOPE (#182103111)の援 助により行われた.

参考文献

R. Li, et al. Optical Materials Express 11 (7) 2122-2133. (2021).
T. Asano & S. Noda, Nanophotonics, 8(12) 2243-2256. (2019).